

別表1 機器利用料金表(利用細則第7条関係)

分類	機器名	メーカー・型式	付属装置	基本料金	備考
電子顕微鏡	透過型電子顕微鏡	JEOL JEM-3200FS	CCDカメラ, 3Dトモグラフィー	2500/h	利用料金上限額適用対象外、オープンファンリテイ使用規程適用
〃	〃	JEOL JEM-2100	CCDカメラ, 3Dトモグラフィー	1200/h	
〃	電界放出走査型電子顕微鏡	JEOL JSM-6701F	クライオユニット	1200/h	
〃	〃	JEOL JSM-6301F		900/h	
〃	低真空走査型電子顕微鏡	JEOL JSM-5310LV		500/h	
顕微鏡	超解像顕微鏡	LEICA TCS SP8 STED 3X		2500/h	利用料金上限額適用対象外
〃	共焦点レーザー顕微鏡	LEICA TCS SP5		1200/h	
〃	光学顕微鏡及びカメラシステム	ZEISS AXIOPHOTO		100/h	
分光分析装置	顕微分光光度計	ZEISS MPM-800		200/h	
分析装置	表面プラズモン共鳴測定装置	BIACORE T100		700/h	
〃	リアルタイムPCR装置	ROCHE LightCycler480		200/h	
試料作製装置	クライオスタット	LEICA CM-3050S		100/h	
〃	超マイクローム	Reichert-Nissei ULTRACUT N		100/h	
〃	〃	LEICA EM UC7		100/h	
〃	凍結超マイクローム	LEICA ULTRACUT S/FCS		200/h	
〃	回転式マイクローム	LEICA RM 2255		100/h	
〃	高圧凍結装置	LEICA EM PACT2		200/h	
〃	凍結置換装置	LEICA EM AFS2		200/run	
〃	カーボンコーター	真空デバイス VC-100		100/run	
〃	t-ブタノール凍結乾燥器	EIKO ID-2		100/run	
〃	臨界点乾燥器	HITACHI HCP-2		100/run	
〃	フリーズレプリカ装置	JEOL JFD-9010		200/run	
〃	イオンスパッター	HITACHI E-101		100/run	
〃	マグネトロンスパッター	HITACHI E-1030		100/run	
〃	真空蒸着装置	JEOL JEE-4X		100/run	
〃	真空蒸着装置	JEOL JEE-5B		100/run	